

# 日本技術士会化学部会 6 月度講演会

主催：公益社団法人日本技術士会 化学部会

協賛：触媒学会他

会期：2011 年 6 月 30 日（木）17 時 30 分～19 時 30 分

会場：日本技術士会葺手第二ビル 5F 会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル隣）

<http://www.engineer.or.jp/images/maptokyo.bmp>

[交通] 地下鉄日比谷線神谷町駅徒歩 4 分

参加申込締切：6 月 23 日（木）

プログラム：

講演 1 「実践的ヒューマンエラー防止法」木村修氏（化学部門技術士・元住友化学）

講演 2 「シリコン太陽電池材料と化学技術」富山能幸氏（化学部門技術士・元信越化学）

<https://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>

対 象：触媒学会会員、日本技術士会会員及びこれから技術士資格を取ろうと考えている方、JABEE 認定コースを修了された方。

参加費：日本技術士会会員、触媒学会会員 1,000 円、（技術士補及び JABEE 認定コース修了者も会員並み）、一般 2,000 円、（祝賀会は別途会費 2,000 円、合格者は無料）

参加申込方法：日本技術士会 HP（<http://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>）または日本技術士会化学部会 伊東まで FAX、E-mail でお申込下さい。

申込先：〒319-1416 日立市田尻町 1-21-7 伊東技術士事務所・伊東亮一 電話/FAX(0294)42-7645 E-mail:  
[rito66642@ybb.ne.jp](mailto:rito66642@ybb.ne.jp)

以上